JP 5346965A2 - Abstract

PURPOSE:To utilize spread sheet type data in a relational database, etc., as a database on a different kind of computer.

CONSTITUTION:Data in the data base 1 to be used are rewritten into a delimiter form input file 2. An item file 3 wherein the structure of the database 1 is described is generated and a database 7 is so structured as to have the same items with the item file 3. The input file 2 and item file 3 are read in, and conversion is performed so that the data can be read directly in a host computer 6 on the basis of the items, thereby generating an output file 6. The output file 5 is transferred to the host computer 6, which loads the file in the database 7.

19日本国特許庁

⑩特許出願公開

公開特許公報

昭53-46965

⑤Int. Cl.²
 C 07 D 209/02 #
 A 01 N 9/22

識別記号

❷日本分類 16 E 33 30 F 92

30 F 372.21

庁内整理番号 7009—44 6516—49 7055—49 ❸公開 昭和53年(1978) 4 月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

図S − フタルイミドメチル − O, O − ジアルキルジチオ(又はチオ)ホスフエートの製造方法

②特 願 昭51-121932

②出 願 昭51(1976)10月13日

@発 明 者 奈部川修吉

成田市加良部 4 丁目26番25号

同 高田正郎

東京都江戸川区小松川1丁目10

番地

@発 明 者 大坪格

東京都江戸川区小松川1丁目10

番地

同 橋本道寮

東京都江戸川区小松川3丁目57

番地

⑪出 願 人 日本化学工業株式会社

東京都江東区亀戸9丁目15番1

号

個代 理 人 弁理士 本間良之

朔 赳 警

1. 弁明の名称

8 - フタルイミ Vメチル - 0.0 - ジアルキル ジチオ(又はチオ)ホスフェートの製造方法 2 味許請求の範囲

2 (1) 一般式 (RO) = P-8B (式中 2 は镀紫原子 2 は焼 黄原子、R は炭紫数 1 ~ 3 の 7 ルキル 基を ポす) で表わされる 0.0 - シアルキル ジチオ (又はチオ)

リン酸と、一般式(confidenting)NOH,ook(女中ドは皮

本似 1 ~ 4 の アルキル名を示す] で 表わされる B ~ アシルオキンメチルフタルイミドとを有機熔砾 中で暖心器の存在下で反応させることを特徴とす

る一xx 式 (RO) P-B-CH₂-M (式中 Z 及び R

は上記と向じ意義を示す]で扱わされる B - フタ ルイミドメチル- 0.0 - ジアルキルジチオ(又は チォ)ホスフェートの製造万法。

(2) 有敬容媒がハロケン化脂肪疾炭化水気・芳杏 疾炭化水気・ハロゲン化芳谷疾炭化水気・昨般又 は酢酸エステル・ジオキサン袋の一種又は二種以 上である特許間求の馳囲怒1項配敵のS-フタル イミドメチル-0.0 - ジアルキルジチオ(又はチ オ)ホスフェートの数造方法。

(4) 選組媒が議会・リン教・写録・写化生知寺のルイス線の一権又は2個以上である報経館求の駅 囲ま1項又は第3項配数の8-フタルイミドメチル-0.0-ジアルキルジチオ(又はチオ)ホスフェートの製造方法。

(6) N-Tシルオキンメチルフタルイミドユモル に対して C.1~2.0 任モルの政制媒を使用する特 似とする毎軒請求の範囲率1項又は承3項配載の

特開照53-46965(2)

8 - フタルイミドメテル - 0,0 - ジアルキルジチオ(又はデオ)ホスフエートの製造方法。

(6) ドーアシルオキシメチルフタルイミド1モル に対して1~3倍モルのアルコール又は低敏脂肪 族カルボン酸を使用する解許請求の範囲第3項記 似の B - フタルイミドメチルー 0.0 - ジアルキル ジチオ(又はチオ)ホスフェートの製造方法。

(f) N-Tシルオキシメチルフタルイミド1モルに対して1~12倍モルの0,0-ジアルキルジチオ(又はチオ)リン酸を使用する桜許請求の範囲は1項配畝の8-フタルイミドメチル-0,0-ジアルキルジチオ(又はチオ)ホスフェートの製造方法。

(8) 反応感度 0 ~ B 0 ℃ . 反応時間 0 5 ~ 4 時間 の 必固で反応させる 毎許請求の 範囲第 1 項記戦の B ~ フタルイミドメチルー 0.0 ~ ジアルキル ジチオ (又はチオ) ホスフェートの 参適方法。

本発明は殺虫剤として有用なB--フタルイミド メチルー 0.0 - ジアルキル (又はチオ) ホスフェ

3.条明の詳細な説明

が収率が70~75 審量光程度と低く延いては殻終目的物の収率低下につながる。更にこの方法においては中間体洗浄、製品洗浄により多量の廃水が出る欠点がある。

本発明者等は上記に鑑み、3 - ハログン化メチルフタルイミドを経由せずに 8 - フタルイミドメチルー 0-0 - ジアルキルジチオ(又はチオ)ホスフェートを製造する方法につき種々研究した耐果本発明を完成したものである。

図 5本発明は一般式 (RO) ま − 8間 [式中 2 は酸業原子又は販賣原子。 R は炭素数 1 ~ 4 の アルキル 名を示す] で扱わされる 0,0 − ジアルキルジナオ

[式中 N は 炭素数 1 ~ 6 の アルキル基を示す] で 扱わされる 3 − アシルオキシメチルフタルイミド とを有機溶媒中で酸酸媒の存在下で反応させる C とを毎数とする一般式 ートの製造方法に関するものである。その目的と するところは高純度の目的物を高収率でしかも工 業的に得るところにある。

従来 B - フタルイミドメチル - 0.0 - ジェルキルジチオ(又はチオ)ホスフェートは米自母許思 2,767,19 4 号明細書にも見られるように次式に 従つて数遣されている。

$$(RO)_{2}^{2}P - SM + X - CH_{2} - N < C$$

$$(RO)_{2}^{2}P - S - CH_{2} - N < C$$

$$+ MX$$

[式中Rは炭素数1~4のアルキル券。 Z は酸素派子又は硫貴原子。Mはアルカリ金属又は NB。 Z は塩素原子又は臭素原子を示す]

しかしながら、この方法においては中間原料の リーハロゲン化メチルフタルイミドは水溶媒中で フタルイミドとパラホルムアルデヒド及び大道剣 の塩酸又はオキン塩化リンより製造するのである

と同じ意義を示す了で扱わされるB-フタルイミドメチルー 0.0 -ジアルキルジチオ(又はチオ)ホスフエートの製造方法である。

本発明を式で恐わせば次の如くなる。

〔式中の足器は前記と同じである〕

ここで原料の一つであるB-TシルオキシメチルフタルイミドはB-ヒドロキシメチルフタルイミドはM-ヒドロキシメチルフタルイミドに対して大過剰の低級無水カルボン酸を反応させるか、B-ヒドロキシメチルフタルイミドに対して脱塩機制の存在下にハロゲン化アシルを反応させていずれる真収率で98重量%以上と任何

特開昭53-46965(3)

定量的に待られるものである。 この反応自体は新規なものではないが、 従来方法の原料である b ーハロゲン化メチルフタルイミドのフタルイミドからの収率が70~75 重量 N程度と低いことを考慮すると本発明の方法は最終的にフタルイミドからの目的物の収率を飛躍的に向上するのである。

本幹明に用いる有機溶媒としては原料及び目的

製品に対して不活性な適常の有価格似であればい ずれも使用できる。 弥えは L2- ジクロルエタン。 クロロホルム、メチルクロロホルム、巡渉化炭数。 1, 1, 2 - トリクロルエタン等のハロゲン化脂肪族 炭化水器、ペンゼン、トルエン毎の芳香族炭化水 数。モノクロルベンゼン毎のハロゲン化芳香原炭 化水器、酢遊又は酢酸メチル、酢酸エチル等の酢 田エステル。シオキサン哲を枯げることができる が好にハロゲン化脂肪族炭化水製が好適である。 、 本条明化ないては (1) 式からも明らかなように 低敵カルボン嬢が副生するのでとれを促進するた めに食触媒が不可欠である。かかる磨触碟として は武譲、リン譲、堪譲、堪化亜鉛等のルイス底の 一種又は二種以上を用い就中機能設が好適である。 繊触媒の添加量についてはその種類により一様で はないが、M-Tシルオキシメチルフタルイミド 1モルに対して01~20倍モル好ましくは05 俗モル前後を必要とする。Q1倍モル未梢では脱 低級カルポン酸が充分行われず目的物の収率低下

かりか、原料の分解に寄与したり、目的物の認度 減少を惹起し好ましくない。

さとで興味あることとしては傲忽媒単独でも充 分(1)式は遊此されるのであるが、との場合メチ ルアルコール、エチルアルコール、プロビルアル コール等の低級アルコール又は酢酸、プロピオン 19、高度等の低級症妨旋カルボン酸を併存させる とより高純度の目的物が得られることである。そ の優々の詳細については明らかでないが健能感を **裕状することによる原料の分解反応の抑制によつ** て高細度の目的物が高収率でねられるものと考え られる。との場合の添加なについては彼触媒との 組合せ、アルコール又はカルポン酸の種類にもよ スポリーア シルオキシメテルフタルイミド1 モル 化対して1~3倍モル必要である。その理由はあ まり少さでは健触棋との併用効果がなく、逆にる 倍モルより大量ではその昔の割に純度向上の効果 が別待できないからである。

本 学 明 は 以 上 の 原 科 、 有 般 啓 族 、 歳 散 戦 等 を 用 い て 達成 さ れ る の で あ る が 、 そ の 反 応 に 瞬 し て は 、

N-Tシルオキシメチルフタルイミド1モルに対し地論世ないしはやや過剰具体的には1~12倍モルの0.0-ジェルキルジチオ(又はチオ)リン 虚を使用し、毎に取料、目的物の熱分泌を初止するために0~80で対きしくは0~40でで a 5 でんが進行するということも本条明の大きな利点の一つであり、 従来の反応が高温加熱を必要としなっためて原料並びに製品の熱分解は遅けられなかつたのであるが、本発明では低温で反応を行うためかかる熱分解は少いのである。

につながり、あまり多量の使用は不経済であるは

反応終了後は、常法により、水暦と油油を分離 し、油脂を中性となるまで洗浄し、熔媒を回収し、 目的物を得る。

かくして本条明によれは、比較的低温で反応を行うため加熱がほとんど必要なく、原料、多品の無分解あるいは剛反応を防ぐことができ純度90 変量 光以上のものがリーアシルオキシメチルフタ ルイミド基準で収率95 変量 光以上で得られる。 また原料であるリーアシルオキシメチルフタルイ

位期以53-46965 (4)

ミドも有機容は中で定量的に得られるため、その まま本発明に使用でき原料の洗浄が必要でないの で廃水量を少くすることが可能となつた。

以下本条明を異慮例にて具体的に説明する。

奥西伊1

N-(アセトキシメチル) - フォルイミド438 9と0.0 - ジメチルジチオリン線3809とを 12-ジクロルエタン20世に在合し、機械膜 1969を徐々に簡下し、40℃で150分反応させた。

反応終了後は水脂を分離し、油脂を2百多名水酸化ナトリウム水溶液20×1で洗浄後、ほぼ中性となるまで水洗し、12・ジクロルエタンを被圧回収し、白色乃至薄赤色の目的物 B ーフタルイミドメチルンチオホスフェート 6 3 0 9 を得た。これは B ー (アセトキシメチル)ーフタルイミドからの収率で984 重售 % に相当し、ガスクロマトグラフィー内部模準法の分析による純度は920 2 0 2 2 % であつた。

ヨーアシルオキシメチルフタルイミド、0.0 ージアルキルジチオ(又はチオ)リン酸、有機熔凝、健加燥、アルコール又は低級暗訪族カルボン酸、反応包度、時間等を很々変えて実施例1と回線にしてそれぞれのヨーフタルイミドメチルー0.0 ージアルキルジチオ(又はチオ)ホスフェートを製造した。

結果は第1段の通りであつた。

期 1 表

天装		 -					*	<u> </u>	** -			-					
条件が発	C>ncH*ogk		有份:	有物型級		数 条 (RO) ₂ P-8H			件 健治課		ROBERT		· EBE	超. 目 69 物	杂	収割	\$4 B
数数/ 80	R'	(*)	89 SS1	(P)	Я	Z	(7)	ね郷	(P)	9 50	(P)	(c)	時 M (分)	8 D	(P)	3 3 %	声名光
. 2	c'a'	400	12- <i>39</i> 08482	80	on,	8	248	病道治	102	-	-	15	120 120	(CH'D) * 6-8-CH*-R <c< td=""><td>61</td><td>96</td><td>97</td></c<>	61	96	97
5	OH,	438	1.2 - ジウ ロルエタン	20	OH,	8	348	塩化虫蛉	27	-	-	45	240	,	58	91	90
4	св.	438	12-14) BNZBV	20:	C,H,	a	പം	#B#	106	-	-	15	120 120	(C'H'O) * 5-8-6H'-R <c< td=""><td>7.0</td><td>100</td><td>92</td></c<>	7.0	100	92
5	CH,	438	12- <i>ij</i> 0AG&2	20	CB.	8	348	建筑 市	104	all-cit	Q6	15 37	120 120	(сн°о) *ь-е-сн*-я<с	64	100	94
6	сн,	438	12- <i>19</i> 1844	20	CH,	0	313	建城間	106	-	-	40	180	(CH,O),F-8-CH,-N-C	57	95	90
7	он,	438	900 1144	20	ņ-С,Н,	٥	206	施玩物	102	### 7#3-#	۵٥	40	180	(n-c,H,O),P-8-CH,-NC	67	95	94

8	CH*	438	四塩化 皮 集	30	1 - C ₃ H,	Ð	4 71	被保护	196	i t n Tag-a	Q.9	60	120	(1-c²H'0)²½-8-CH²-N <c< th=""><th>7.2</th><th>96</th><th>93</th></c<>	7.2	96	93
9	СН.	4 38	FACE.	20	n-C ₄ H ₉	8	581	华化<u></u>纸色	27	-		80	60	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7.5	93	92
10	CH,	€38	メチル クロロ ホルム	3 0	1 - C _e H _e	٠.٥	497	曲城市	102	SF CE	24	30	180	(1-с,4,0), р-в-сн,-и<с	7.5	97	95
11	n-C,H,	494	~~	20	он,	8	348	塩化亜鉛	27	-	-	60	180	Са ² о) ² Б-8-СН ² -N<С Д	6.1	96	95
12	1 - C ₃ H,	101	ンクロ ヘ オリ ン	30	C'H'	6	446	埻化亜鉛	2.7	_	-	70	120	(C,H,O),P-8-CH,-NCC	63	92	91
13	n-0 ₄ H ₉	522	作物 エチル	20	он,	•	212	使領導	106	プロビポン	206	40	120	(сн. о. р. е. сн е. с	£9	98	97
14	1-C,H	522	ジオキサン	30	С [*] H°	8	116	優保官	102	63 GF	176	40	180	(C'H'O) 12-8-CH'-NCC	6 .B	98	96

手 統 袖·正 春(自発)

昭和51年11月15日

存产行业官 片山石 郎 數

1. 単件の表示

昭和 51 年 称 許 如 4 1 2 1 9 3 2 号

2. 弁明の名称

B-フタルイミドメデルー0.0 - ジTル キルジチオ (久はチオ) ホスフエートの 勢治法

3. 袖正をする者

事件との関係 毎許出額人

住所 東京都江東区亀戸9丁目15番1号

名称 百苯化学工業株式会社。

代表者 朗 磁 幹 一

4代 增·人

住所 東京都千代出区一番可15 智地 6 コープ對村一番町 309 〒102 智紡 (264) 0308 香

氏名 (5864) 井波士 本 (6) 良 元

5. 稲正の対象

明勳等の特許請求の配出かよび祭明の 辞袖な記明の确

4 稲正の内容

(1) 特許請求の範囲の記取を別点の通り福正する。

(2) 明船警報 8 頁報 1 3 行の「リンロ・塩産・」 とあるを削除する。

(3) 同省第13頁第1役の実験条件の角中 「RCH 又は RCOOH」とあるを「ROH 又は RCOOH」 と補正する。

特開昭53-46965 (6)

(XII) (XII)

(i) 一般式 (RO)₂ P-6B (式中 2 は酸紫原子又は 健貴原子、R は原葉数 1 ~ 3 の アルキル基を示す) でおわされる 0.0 - ジアルキルジチオ (又はチォ)

素数1~6のアルキル基を示す〕で嵌わされる当 ー アンルオキシメチルフタルイミドとを有機辞牒 中で健服族の存在下で反応させることを特徴とす

びRは上配と向じ意転を示す〕で袋わされるB-フタルイミドメチルー 0,0 - ジアルキルジチオ(又はチオ)ホスフェートの製造方法。

(3) 有機器媒がハロゲン化脂肪族炭化水金。芳香

族炭化水本、ハログン化芳香族炭化水塩、酢製又は酢酸エステル、ジオキサン等の一種又は二種以上であるや許請求の範囲は1項配数の8-フォルイミドメチル-0.0-ジアルキルジチオ(又はチオ)ホスフェートの製造方法。

(3) 場別様の存在と共化アルコール又は低数超形がカルボン酸の存在下に 女ださせる場所的状の 範囲部 1 項配敵の 8 ー フタルイミドメチルー 0.0 ージアルキルジチオ (又はチオ)ホスフェートの参
治方法。

(4) 理態度が低度。塩化亜鉛等のルイス酸の一様 又は3種以上である毎許請求の範囲第1項又は類 3項配収の8-フタルイミドメチル-0,0 -ジア ルキルジチオ(又はチオ)ホスフェートの製造方 法。

(6) Bーアシルオキシメチルフタルイミド1モル
に対して01~20倍モルの健胞媒を使用する毎
肝請求の範囲は1項又は第3項記数のB-フタル
イミドメチル-0.0-ジアルキルジチオ(又はチ
オ)ホスフェートの製造方法。

(6) Bーアシルオキシメチルフタルイミド1モル
に対して1~3倍モルのアルコール又は低級脂肪
振力ルポン酸を使用する毎許請求の範囲銀る項記
戦のBーフタルイミドメチルーの0・0ージアルキル
ジチオ(又はチオ)ホスフェートの製造方法。
(7) Bーアシルオキシメチルフタルイミド1モル
に対して1~13倍モルの0・0ージアルキルジチ
オ(又はチオ)リン酸を使用する時許請求の範囲
思1項配載の8ーフタルイミドメチルーの0ージアルキルジチオ(又はチオ)ホスフェートの製造

(a) 反応温度 0 ~ 8 0 ℃ . 反応時間 0 5 ~ 4 時間 の 節囲で反応させる 特許請求の 範囲第1項配収の 8 - フタルイミドメチルー 0.0 - ジアルキルジチオ (又はチオ)ホスフェートの 製造方法。』

方法。